



(11) Publication number:

04311591 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 03103840

(51) Intl. Cl.: C25D 5/08 C25D 17/00 H01L 21/288

(71) Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(72) Inventor: KAMIMURA HIROHIKO

(22) Application date: 08.04.91

(30) Priority:

(43) Date of application

04.11.92

publication:

(84) Designated contracting

(74) Representative:

states:

(54) DEVICE AND METHOD FOR PLATING

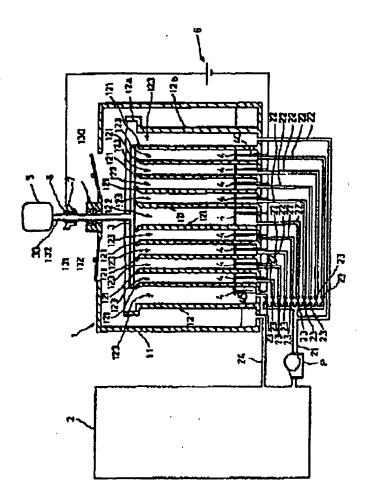
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a plating film precisely uniform in film quality, composition and film thickness on a wafer by controlling the change in characteristics such as conc. of a plating solution which flows along a cathode electrode in plating using a rotary cathode electrode.

CONSTITUTION: The disk type rotary electrode 3 rotating to circumferential direction, on one side of which a sample is fitted, and the anodic electrode 4, 4... provided against the described one side are arranged in a plating solution, and electroplating is executed by energizing between these electrodes. The inner vessel 12, inside of which the plural cylindrical inner wall 121, 121... is provided, is provided on axial line of the rotary shaft 30 of the rotary electrode 3 and the plating solution is supplied from the columnary space 122 in the inner

vessel 12 and cylindrical space 123, 123... respectively to the rotary electrode 3. And the supplying amount of the plating solution supplied from each of the columnary space 122 and the cylindrical space 123, 123... is regulated to increase from the inside towards the outside of the inner vessel 12.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-311591

(43)公開日 平成4年(1992)11月4日

(51) Int.Q.5		数別配号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 2 5 D	5/08		6919-4K		
	17/00	J	7179-4K		
H01L	21/288	E	7738-4M		•

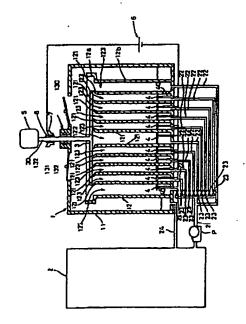
審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

(21) 出顧番号	特顏平3-103840	(71)出願人	000002118
(22)出顧日	平成3年(1991)4月8日	•	住友金属工業株式会社 大阪府大阪市中央区北兵4丁目5番33号
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72) 発明者	上村 裕彦 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33月
		(74)代理人	住友会属工業株式会社内 弁理士 河野 登夫
			•
	•		

(54)【発明の名称】 めつき装置及びめつき方法

(57) 【要約】

【構成】 その一面に試料を装着し、周方向に回転する 円盤状の回転電極3と、前配一面と対向配置されたアノード電極4、4…とをめっき被中に配し、これらの間に 通電することによって電気めっきを行うめっき装置であ り、回転電極3の回転軸30の軸線上に、複数の円筒状の 内銀121,121,…をその内部に設けた内積12を備え、内積 12内の円柱状空間122 及び円筒状空間123,123,…の夫々 からめっき液を回転電極3に供給するようにしてある。 そして、円柱状空間122 及び円筒状空間123,123,…の夫々 から供給されるめっき液の供給量は、内積12の内倒か 5外側に向かうに従って多くしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 その一面に試料を装着して周方向に回転 する円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置され たアノード電極とをめっき放中に配し、カソード電板と アノード電極との間に通電することにより電気めっきを 行うめっき装置において、前記カソード電極の回転軸線 上に配され、その内部に複数の円筒状の内壁を同軸的に 設けた箇体を備え、政策体内の空間の夫々からめっき液 をカソード電極の前配一面に供給するようにしてあるこ とを特徴とするめっき装置。

【蘭求項2】 その一面に試料を装着して周方向に回転 する円盤状のカソード電極と、前配一面と対向配置され たアノード電板とをめっき被中に配し、カソード電板と アノード電極との間に通電することにより電気めっきを 行うめっき装置において、その内部に極形状の内壁を同 軸的に複数設けた類状筋面の筒を前記カソード電極の回 転軸線の回りに連設し、隣合う筒の前記内壁の径を異な らせてある箇体を備え、該箇体内の空間の夫々からめっ き液を前配力ソード電極の一面に供給するようにしてあ ることを特徴とするめっき装置。

【餅求項3】 鯖求項1配載のめっき装置を用いてめっ きを行う方法であって、衛体内の空間のめっき液の供給 量を、簡体内の内側から外側に向かうに従って多くする ことを特徴とするめっき方法。

【請求項4】 請求項2記載のめっき装置を用いてめっ きを行う方法であって、簡体内の空間のめっき液の供給 量を、简体内の内側から外側に向かうに従って多くする ことを特徴とするめっき方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カソード電極とアノー ド電極とをめっき嵌中に配し、電気めっきを行うめっき **装置に関する。**

[0002]

【従来の技術】電気めっさは、磁気装置及び存膜の電気 **索子の製造に永年使われている。ウェハ上に電気めっき** による精密めっきを施す場合、めっき液の微拌、温度、 電流密度、及び四を精密に制御する必要がある。特に、 合金等をめっきし、これを機能性膜として使用する場合 には、膜の組成物がその特性に大きく影響するため、め 40 するめっき装置及び方法を提供することを目的とする。 っき条件の変動に対して敏感に組成が変動するめっき浴 では、めっき条件を変動させないために、より精密な制 御を行うことが必要とされる。例えば、 辞腹磁気ヘッド 等に用いるRIPe合金めっきは、異常共析型に属し、RIに 比べてFeが折出し易く、めっき条件の変動に対して敏感 にその組成が姿動する。

【0003】めっき条件の中で、その変動を防ぐことが 特に困難であるのは、再現住良くウェハ表面上にめっき 彼の均一な流れを作るという条件である。この条件を実

一な速度で前後運動をするパドル式の機幹器を備え、肢 **複弁器の往復運動によってウェハを装着したカソード基** 板上にめっき液の層状の流れを作るようにしたパドル式 往復運動限弁めっき装置が提案されている(米国特許41 02756 号)。また、その他には、めっき彼の流れを与え るように固定された2つの壁材によって限定された液路 を形成し、その放路の下方から上方へめっき波を通流さ せて流路の上端からめっき液をオーバーフローさせ、ウ ェハを装着したカツード電価上にめっき液の層状の流れ 10 を作るようにした電解めっき棺が提案されている (特別 昭62-207895 号公報)。さらに、その下面の入口からめ っき液を導入し、その上端の、樹歯状をした部材から前 配めっき液をオーバーフローさせる、所謂カップを備え たカップ式噴流めっき装置において、前記入口の上部に 簡単な構造の整旋器を配し、これによってめっき液の液 れを制御し、これと共に、ウェハを教材したカソード電 低を回転させることにより、めっき紋の流れを射御し、 めっき液の流れ全体の流速を均一とするようにした装置 が提案されている(特別平2-225603号公和)。

20 [0004]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前述の 如きパドル式往復運動提幹めっき装置及び電解めっき精 では、めっき液の全流路に亘って層状の流れを作ること ができないという問題がった。また、前述の如きカソー ド電極を回転させるカップ式噴流めっき装置では、カソ ード電極を回転させるので、めっき液はカップの中心部 から外側へ向かって均一に流れるが、めっき抜はカップ の中心部から外側へ向かってめっき反応をしながら流れ るから、めっき彼の遺産等の特性が中心部から外側へ向 30 かうに従って変化するという問題があり、さらに、簡単 な構造の整流器は、ウェハ上の微妙な流れの制御ができ ないため、めっき液の液れの変動に対してその組成が紋 感に変動する合金めっき等には、適していないという問 題があった。

【0005】本兜明は斯かる事情に鑑みてなされたもの であり、回転式のカソード電極を用いてめっきを行う場 合に、カソード電極に沿って流れるめっき液の濃度等の 特性の変化を抑制することにより、ウェハ上に酸質、組 成及び膜厚が精密に均一なめっき膜を得ることを可能と

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1のめっ き装置は、その一面に試料を装着して間方向に回転する 円盤状のカソード電極と、前記一面と対向配置されたア ノード電板とをめっき放中に配し、カソード電板とアノ ード電極との間に通敏することにより低気めっきを行う めっき装置において、前記カソード電板の回転輸譲上に 配され、その内部に複数の円筒状の内壁を開始的に設け た箇体を行え、政策体内の空間の夫々からめっき液を力 現するための芸匠としては、めっき物の中心部にて、均 50 ソード電極の前配一面に供給するようにしてあることを 特徴とする。

【0007】本発明に係る第2のめっき装置は、その一 面に試料を装着して周方向に回転する円盤状のカソード 電極と、前配一面と対向配置されたアノード低極とをめ っき波中に配し、カソード電極とアノード電極との間に 通電することにより電気めっきを行うめっき装置におい て、その内部に領形状の内壁を同軸的に複数設けた風状 断面の筒を前配力ソード電極の回転軸線の回りに連設 し、隣合う筒の前記内壁の径を異ならせてある策体を備 え、該衛体内の空間の夫々からめっき液を前配力ソード 10 体内の内側から外側に向かうに従って多くするので、筒 電極の一面に供給するようにしてあることを特徴とす

3

【0008】本発明に係る第1のめっき方法は、額求項 1 記載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、筒体内の空間のめっき故の供給量を、筒体内の内側 から外側に向かうに従って多くすることを特徴とする。

【0009】本発明に係る第2のめっき方法は、請求項 2配載のめっき装置を用いてめっきを行う方法であっ て、筒体内の空間のめっき波の供給量を、筒体内の内閣 から外倒に向かうに従って多くすることを特徴とする。 [0010]

【作用】本発明の第1のめっき装置では、カソード電極 が回転するので、その回転によって、めっき液は、中心 部から外間部へ向かって一様に流れるが、この場合、め っき液は、めっき反応をしつつ流れるので、このめっき 反応によってその濃度等の特性が変化するが、めっき液 が中心部から外周部へ向かって流れるに従って賃体内の 空間の夫々から新たなめっき被が供給されるので、カソ ード電極に沿って流れるめっき液の過度等の特性は、そ の中心部から外周部に亘って一様となる。

【0011】本発明の第2のめっき装置では、第1のめ っき装置と同様にめっき披が中心部から外周部へ向かっ て流れるに従って筒体内の空間の夫々から新たなめっき 彼が供給されるので、カソード電極に沿って流れるめっ き液の濃度等の特性は、その中心部から外周部に亘って 一様となり、さらに、筒体の瞬合う筒にあってはその内 壁の径を異ならせてあるため、隣合う筒の空間からカソ ード電便に供給されるめっき液は、夫々カソード電極の **種方向における異なる位置に到達することとなり、カソ** の中心部から外周部に亘ってさらに一様となる。

【0012】 飲記第1のめっき装置を用いてめっきを行 う場合、筒体内の外側の空間よりも内側の空間の方がめ っき液の供給量が多いと、カソード電極に沿ってその中 心部から外周部へ向かって流れるめっき弦の流れに進ら れて、筒体内の外側の空間から供給されるめっき嵌が力 ソード電話まで到達しない責がある。 本発明の第1のめ っき方法では、筒体内の空間のめっき液の供給量を、筒 体内の内側から外側に向かうに従って多くするので、筒

電極に沿って流れるめっき液に違られることなくカソー ド電極に到達する。

【0013】 的記第2のめっき装置を用いてめっきを行 う場合、筒体内の外側の空間よりも内側の空間の方がめ っき彼の供給量が多いと、カソード電極に沿ってその中 心部から外周部へ向かって流れるめっき彼の流れに改ら れて、筒体内の外側の空間から供給されるめっき彼がカ ソード電極まで到達しない虞がある。本発明の第2のめ っき方法では、简体内の空間のめっき液の供給量を、筒 体内の外側の空間から供給されるめっき波は、カソード 電極に沿って流れるめっき液に遮られることなくカソー ド鼠権に到降する。

[0014]

【実施例】以下本発明をその実施例を示す図面に基づい て具体的に説明する。図1は本発明に保るめっき装置の 構造を示す模式的級斯面図、図2はそのめっき槽の模式 的機断面倒である。

【0015】図中1はアクリル街段製のめっき槽であ 20 り、該めっき槽1は、有底円筒形の外槽11の内部に、そ の底部を外槽11と共有し、その上端部128の外径が、そ れ以外の部分である本体部12b の外径よりも大である段 付き有底円筒形の内槽12を、同軸的に備えている。内槽 12の本体部12b の内部には、内槽12の本体部12b 内の空 間を、中心部の円柱状空間122 と、その周囲の複数の円 筒状空間123, 123, …とに区分けする円筒形の複数の内壁 121, 121, …が同軸的に備えられている。また内壁121, 12 1,…の夫々の上端部は、上端へ向かうに従って所定量拡 径されている。

【0016】爾盛楠2にはその温度、過度及びpEが管理 30 されためっき液が貯留されており、調整権2内のめっき 液は、その中途部にポンプPを介欲してなる提出管21。 ポンプPの出倒の流出管21を分岐してなり、その中途に 液量制御用弁23,23,…を夫々介設してなる導入管22,22, …とを介して、円柱状空間122 及び円筒状空間123,123, …の夫々の底部から内槽12内に導入されるようになって いる。また、このようにして内積12内に導入されためっ き欲は、内槽12からオーパーフローして前配外槽11と内 椿12との間の空間に溜まり、溜まっためっき枝は、前記 ード電循に沿って流れるめっき液の濃度等の特性は、そ 40 空間の底部から導出管24を介して、関整槽2へ環流する ようになっている。

【0017】内壁121,121,…の上部における内積12の上 熔部12a 内には、円盤状のカソード電極である回転電板 3が配設されており、また、円柱状空間122 内の下部及 びその最も外側の空間を除く円筒状空間123,123,…内の 下部には夫々、その底部に固定された金属棒40、40、… によって支持された、NI製の網状のアノード電価4。 4、…が、前配回転電極3と平行に配設されている。前 記アノード電極4, 4, …は網状であるため、その期目 体内の外側の空間から供給されるめっき液は、カソード 50 の中をめっき液が洒透できるようになっている。 前配金

スタ40は、直流電源6の負倒端子と電気的に接続されて おり、アノード電伍4は金属枠40を介して直流電流6の 負債増予と導通されている。

【0018】前記回転電極3上面の中心部には、回転電 徳3の回転軸30(ステンレス製)が取付けられている。 回転物30はサーポモータ5によって傾心回転させられる ようになっており、回転電便3は回転幣30の軸心回転に 伴って回転するようになっている。また、回転輸30の輸 長方向の中途部には、めっき槽1の上部に配されてな 受部13は、円筒状の軸受ケース130 の内部に、回転軸30 を支承するポールペアリング131 と、蚊ポールペアリン グ131 の上下に2段ずつ設けられた腐食防止用のテフロ ンOリング132, 132, 132, 132 とを備えており、回転電極 3の回転時の個心を防ぐ。

【0019】また、阿転翰30の軸長方向における軸受部 13とサーポモータ5との間には、直旋電流6からの電流 を回転軸30に流すべく直流電源6の正倒端子と接続され た、りん背銅製のプラシ7と、その外層がプラシ7に接 触するように回転軸30を内嵌した導通用鋼管8とが配数 20 されている。これにより、回転電極3は回転軸30、導通 用鋼管8及びプラシ7を介して直流電源6の正倒熔子と 導通している。回転軸30は、導通用鋼管8が嵌入された 部分及び回転電極3への取付け部分等の導通部分以外の 部分を、腐食防止のためにテフロン皮膜にて絶縁してあ

【0020】図3は回転電極3の裏面図、図4は回転電 極3の要部拡大縦断面図である。回転電極3は樹脂製の 円盤状のウェハホルグ31の下面にこれと同径の導電板32 を取付けてなり、導電板32は、その中心部において回転 30 に亘って一様となる。 執30と導通されている。ウェハホルダ31には、その径よ りも小径の、異なる2つの同心円上に夫々、正方形の穴 310,310 …を4 等配してあり、また、導電板32には、ウ ェハホルダ31に殴けられた穴310,310 …よりも小さい正 方形の穴320,320 …を前記2つの同心円上に夫々、4等 配してあり、ウェハホルダ31と導電板32とは穴310、310 …と穴320,320…とが重なるように取付けられている。 また、寿電板32の下面の中心部及び外縁部等の図中斜線 にて示す箇所には、テフロン皮膜321 がマスキングされ ており、これらの箇所はめっき液と絶縁される。そし 40 て、ウェハホルダ31の穴310,310 …の夫々には、ウェハ 9. 9…が、穴320,320 …の級部によって支持されるよ うに装入される。このようにウェハホルダ31の穴310,31 0 …の夫々に装入されたウェハ9、9…は、その下面が 導電板32の穴320,320 …から回転電極3の下面側に配出 する。また、導電板32におけるウェハ9と接触する部分 及びテフロン皮膜321が箱されていない部分は、めっき 欲に冷解しないように金めっきが施されている。

【0021】また、図4に示されるように、ウェハホル ダ31における正方形の穴310 の夫々の上部には、ねじ穴 50 となり、回転電極3に沿って流れるめっき液の遺皮等。

311 が形成されており、ウェハ9がウェハホルダ31の穴 310に装入された場合、ウェハ9の上に緩衝用の〇リン グ312 が載置され、夫々のねじ穴311 に円形の蓋313 が 燃入されることにより、ウェハ9はウェハホルダ31の六 310 内に鉄着されるようになっている。

【0022】以上の如く構成されためっき装置を用いて めっきを行う場合、内積12の円柱状空間122 及び円筒状 空間123,123,…内にめっき波が導入され、回転電極3が サーポモータによって回転させられる。円柱状空間122 り、回転輪30を支承する軸受部13が設けられている。軸 10 及び円筒状空間123、123、…内に導入されためっき液は図 5の如く流れる。図5は内槽12内のめっき液の流れを示 す模式図である。図中の矢符にて示される如く、めっき 彼は、円柱状空間122及び円筒状空間123, 123, …内にお いて夫々下方から上方へ流れ、内壁121,121,…の上端部 が拡任されているために前配上端部においてその流れの 方向が内積12の外周方向へ所定角度変化して流れる。そ して、円柱状空間122 及び円筒状空間123, 123, …内から 上方へ流れ出ためっき液は回転電極3の下面にて合流 し、回転電極3の下面に沿ってその中心部から径方向外 倒へ向けて流れる。このように流れるめっき彼は、回転 電極3に装着したウェハ9に対してめっき反応し、ウェ ハ9にめっきが施される。

> 【0023】回転電極3の下面では、その回転によっ て、めっき彼が中心部から外周郎へ向かって一様に流れ る。この場合、めっき彼は、めっき反応をしつつ流れる が、めっき液が中心部から外周部へ向かって流れるに従 って円筒状空間123.123,…の夫々から新たなめっき被が めっき液の流れに合流するので、回転電極3の下面にお けるめっき液の濃度等の特性は、その中心部から外層部

【0024】また、円柱状空間122 及び円筒状空間123、 123,…の失々から回転電板3へ向けて流れるめっさ彼の 茂量は、内積12の中心部 (円柱状空間122) から外間部 へ向かうに従って多くなるようにするのが協強である。 これは、内積12の中心側の空間の流量が多いと、その外 周側の空間からめっき波が回転電極3へ向けて供給でき なくなるからである。

【0025】次に、本発明のその他の実施例について設 明する。図6は本発明のその他の実施例を示すめっき槽 1の模式的機断面図である。図6に示されるめっき槽1 は、その内部に複数の経形状の内壁124,124 …を同軸的 に設けた風状断面の筒120,120 …を銃配回転電極3の回 転軸30の輪線の回りに連取し、隣合う筒120,120 の内壁 124,124 …の径を異ならせてある筒状の内格12を備えて いる。このような内槽12にあっては、原合う筒120,120 内の内壁124,124 …の径を異ならせてあるため、酵合う 筒120,120 内の扇状筋固の空間である扇状空間125,125. …から回転電便3に向けて供給されるめっき欲は、夫々 回転電極3の径方向における異なる位置に到達すること

反応率の特性は、その中心部から外周部に亘ってさらに 一様となる。また、このような構成の内槽12を有するめ っき装置にあっても、扇状空間125,125,…の夫々から回 転電極3へ向けて流れるめっき液の流量は、内槽12の中 心部から外周部へ向かうに従って多くなるようにするの が最適である。

【0026】次に、本発明に係るめっき装置及び2種類 の従来のめっき装置 (米国特許4102756 号と同様の第1 の従来装置及び回転電極3を偉えるが内積121、121、…を 合金めっきを行った結果について説明する。

【0027】まず、このめっきにおけるめっき条件につ いて説明する。本発明のめっき装置においては、ウェハ 9には下地としてパーマロイ合金皮膜がスパッタ法によ り予め成蹊されている。アノード電極4、4、…は、2 mppのNI 会国網板を用いた。めっき抜は、全国イオン EUTNICI: · 6H: Off60g/I. FeSO: · 7 H: Oが1.5g/I添加されており、また、pII級衝剤として ほう酸が添加してあり、3,00~3,02pRに調整されてあ る。また、膜中の応力を緩和するために、サッカリンナ 20 トリウムを応力緩和剤として添加し、その他に電解支持 剤として塩化ナトリウム、表面の濡れ特性のためにラウ リル硫酸ナトリウムを界面活性剤として添加した。めっ き液の温度は、ベルティエ素子を用いた電子恒温装置を 使用して、23±0.1 ℃以内に調整した。めっき液への液 量は、内積12をその中心部から外周部へ10層に分け(間 隔:40mm、槽内径200mm)、中心部から0.021/min (第1 周), 0.1 l/aia (第2層), 0.2 l/ala (第3層), 0.4 1/min (第4層), 0.51/min (第5層), 0.6 1/m ia (第6回), 0.7 !/mia (第7回), 0.9 1/ala(第 30 8層), 1.0 l/min (第9層), 1.1 l/min (第10層) とした。また、第1の従来装置及び第2の従来装置のめ っき装置では、前述の如き本発明のめっき装置における めっき条件と略等しいめっき条件でめっきを行った。

【0028】 このようなめっき条件でめっきを行った結 果、第1の従来装置では、膜厚で最大7%。 組成で最大 1 VI %の分布があった。第2の従来装置では、中心部か ・ 6外周部へ向かう方向に対して膜厚で及大9%、組成で、 及大2▼1%の分布があった。また、本発明のめっき装置 では、中心部から外周部へ向かう方向に対して膜厚で最 40 4 カソード電極 大2%、組成で最大0.3vt %の分布があった。この結果 から明らかな如く本発明にあっては、従来装置よりも膜 **厚及び組成の均一化が図れる。**

【0029】なお、本実施例においては、めっき槽1を アクリル樹脂製としたが、これに限らず、めっき槽1 は、塩化ビニール樹脂、ポリプロビレン樹脂及びテフロ ン樹脂等、非導電性、非磁性で酸性めっき液と反応しな いその他の材料を用いても良い。また、本実施例におい ては、アノード電伍4. 4…をNI製としたが、これに 限らず、めっきされる単体金属又は合金と同じものであ れば良い。

[0030]

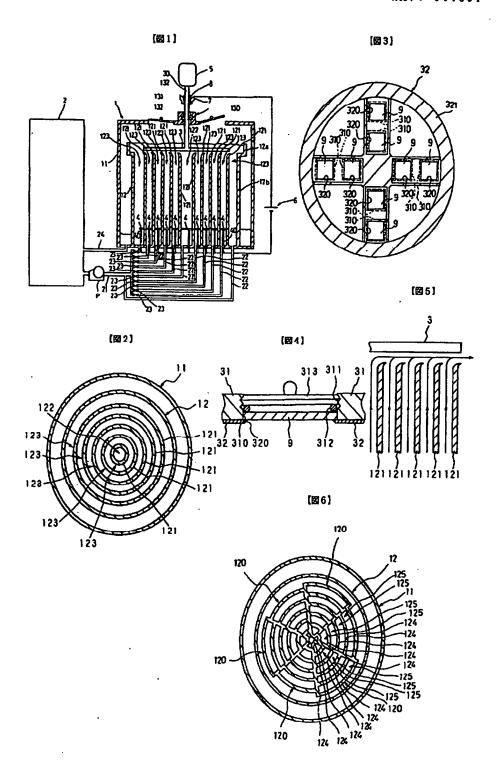
【免明の効果】以上詳述した如く、本発明の第1のめっ き装置では、めっき欲が中心部から外周部へ向かって液 れるに従って筒体内の空間の夫々から新たなめっき液が 供給されるようになっているので、カソード電極上を流 れるめっき液の濃度等の特性は、その中心部から外田部 に亘って一様となり、また、本発明の第2のめっき装置 備えない第2の従来装置)を使用して実際にパーマロイ 10 では、これに加えて简体の瞬合う筒にあってはその内壁 の径を異ならせてあるため、隣合う筒の空間からカソー ド電極に供給されるめっき被は、夫々カソード電極の径 方向における異なる位置に到達することとなり、カソー ド電極上を流れるめっき液の濃度等の特性は、その中心 部から外周部に亘ってさらに一様となる。また、本発明 の第1のめっき方法及び本発明の第2のめっき方法で は、简体内の空間のめっき液の供給量を、简体内の内側 から外倒に向かうに従って多くするので、箇体内の外側 の空間から供給されるめっき液は、カソード電極に沿っ て流れるめっき液に返られることなくカソード電極に到 達するため、カソード電極上を流れるめっき液の浸度等 の特性は、その中心部から外周部に亘って一様となる。 このように、本発明においては、回転式のカソード電極 を用いてめっきを行う場合に、カソード電極に沿って液 れるめっき液の濃度、反応率等の特性が一様となること により、ウェハ上に膜質、組成及び膜厚が精密に均一な めっき膜を得ることが可能となる等、本発明は優れた効 思を奪する。

【関面の簡単な説明】

- 【関1】本発明に係るめっき装置の構造を示す模式的鍵 断雨図である。
 - 【図2】めっき檜の模式的横断面図である。
 - 【図3】回転電極の裏面図である。
 - 【図4】回転電極の要部拡大縦断面図である。
 - 【図 6】内接内のめっき彼の流れを示す様式図である。
 - 【図6】本発明のその他の実施例を示すめっき槽の模式 的機断面図である。

【符号の説明】

- 3 回転電極
- - 9 ウェハ
 - 12 内納
 - 30 回転輪
 - 120 質
 - 121.124 内股
 - 122 円井状空間
 - 123 円筒状空間
 - 125 届状空間



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
Потить	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.